

우수 포스터 발표상

제 목: 메타렌즈 기반 NeRF 3 차원 스캐너

저 자: 박혜미 (주), 김인기 (교신)
성균관대학교

위 논문은 「2026 마이크로나노시스템학회 춘계 학술대회 (제28회 KMEMS 학술대회)」에서 포스터 발표 우수 논문으로 선정되었기에 이 상을 수여합니다.

2026년 3월 27일

사단
법인

마이크로나노시스템학회

회장 이 동 원

